

不忘初心,砥砺前行 打造微纳电子领域精品期刊

面对全球日新月异的产业格局变化,集成电路技术和产业的发展,已成为推动我国经济高质量发展、保障国家安全关键核心技术发展的必由之路,成为大国之间角逐的核心竞争力。集成电路原始创新的程度、自主创新的能力提升、人才培养的力度、科研成果的出版和交流是产业发展的奠基石。



《微纳电子与智能制造》办刊宗旨为刊载微纳电子与智能制造及其交叉领域的研究新进展、新技术和新成果,促进学术交流和成果转化,推动产学研一体化发展,提高我国在该领域的科研装备水平。《微纳电子与智能制造》期刊面向国内外从事微纳电子技术、智能制造领域的研究人员;从事集成电路管理、战略决策服务与分析的从业人员;以及相关应用领域用户。

在微电子领域数名专家近2年的共同努力下,期刊成功创办,这期间得到了众多产业界、学术界同仁的大力支持和认可,在此表示深深地感谢和敬意!有人说,办学术期刊是一种境界,我们深知办好一本学术期刊所面临的挑战和不。正是看到我国集成电路行业发展的光明前景,看到业内科研和技术人员无私贡献和努力提升我国集成电路自主创新能力和产业发展水平的责任感和使命感,让我们备受鼓舞,更有信心办好期刊。

期刊的创办坚持原创、前沿、实用的原则。每一期的选题都是经过悉心打磨和反复讨论,召开专题选题会确定报道方向;组织专家研讨确认邀稿的主题;邀请一线的研究人员撰写论文;层层把关优选出前沿、原创文章,为读者呈现高价值的内容。

办刊不能只局限于将学术思想用文字传播,我们更倡导研究团队的合作交流,产学研对接,充分发挥期刊行业枢纽和桥梁作用,为行业人才培养、成果传播、科技交流发挥作用,推动行业的发展和进步做出贡献。

为此,我们将不断追求,努力前行!

《微纳电子与智能制造》主编

